

1. Record Nr.	UNINA990008995850403321
Titolo	Journal of vacuum science & technology B: Microelectronics processing and phenomena
Pubbl/distr/stampa	New York : American Institute of Physics
ISSN	0734-211X
Disciplina	621.5/5/05
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Periodico